



## МАЛОГАБАРИТНАЯ УСТАНОВКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАСТИН И МАТЕРИАЛОВ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

# ОТЖИГ ТМ-4М

### Назначение:

Автоматизированная термическая обработка пластин и материалов (отжиг, сушка, разгонка диффузанта, восстановление кристаллических структур и др.) при нормальном давлении в окислительной или нейтральной среде.

### Особенности:

- Групповая обработка 120 пластин до  $\varnothing$  100 мм;
- Кварцевый реактор с герметизируемой рабочей зоной 700 мм;
- Диапазон рабочих температур 300-1100 °С;
- Рабочие газы: Ar , O<sub>2</sub> , N<sub>2</sub>;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 15 кВт;
- Возможность встраивания в «чистую комнату»;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 3 м<sup>2</sup>.

